

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-195473
(43)Date of publication of application : 01.08.1995

(51)Int. Cl.

B29C 45/80
B29C 45/64
B29C 45/78

(21)Application number : 05-349475
(22)Date of filing : 28.12.1993

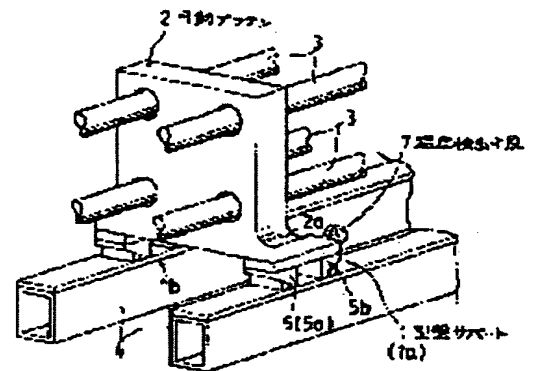
(71)Applicant : FANUC LTD
(72)Inventor : ITO SUSUMU
NISHIMURA KOICHI

(54) PLATEN SUPPORT ADJUSTING DEVICE IN INJECTION MOLDING MACHINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a platen support adjusting device in an injection molding machine, capable of detecting a load applied on a platen support in a movable platen by a low-cost means.

CONSTITUTION: On a platen support 1 with height-adjustable shoes 5a, 5b provided on a movable platen 2 in a clamping device, a temperature detection means 7 for detecting a temperature of the support 1 is provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 25.12.2000
[Date of sending the examiner's decision of rejection] 03.06.2003
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 7 - 1 9 5 4 7 3

(43) 公開日 平成7年(1995)8月1日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 2 9 C	45/80	7365- 4 F		
	45/64	7365- 4 F		
	45/78	7365- 4 F		

審査請求 未請求 請求項の数 1

F D

(全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平5-349475

(22) 出願日 平成5年(1993)12月28日

(71) 出願人 390008235

ファナック株式会社

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

(72) 発明者 伊藤 進

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 ファナック株式会社内

(72) 発明者 西村 浩一

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 ファナック株式会社内

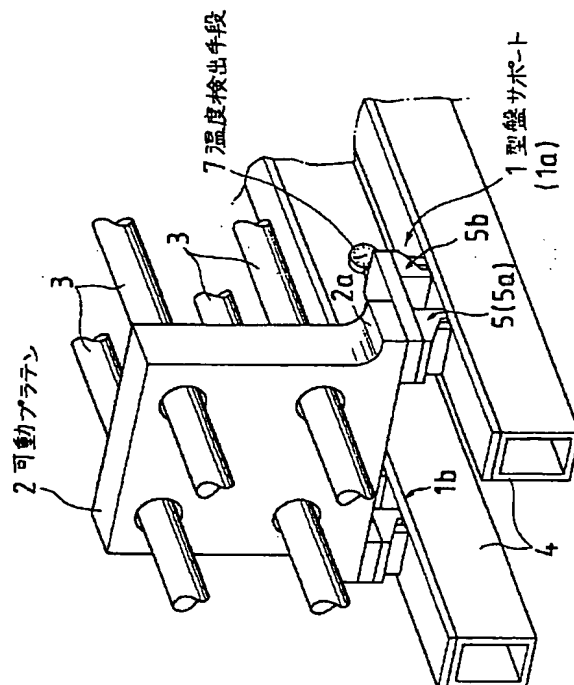
(74) 代理人 弁理士 竹本 松司 (外4名)

(54) 【発明の名称】 射出成形機における型盤サポート調整装置

(57) 【要約】

【目的】 安価な手段により、可動プラテンにおける型盤サポートに加わる負荷を検出することができる射出成形機における型盤サポート調整装置を提供すること。

【構成】 型締めユニットにおける可動プラテン 2 に設けられた高さ調整の可能なシュー 5 a, 5 b を備えた型盤サポート 1 に、該サポート 1 の温度を検出する温度検出手段 7 が設けてある。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 型締めユニットにおける可動ブラテンに設けられた高さ調整の可能なシューを備えた型盤サポートに、該サポートの温度を検出する温度検出手段が設けられていることを特徴とする射出成形機における型盤サポート調整装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、射出成形機における可動ブラテンの高さ調整を行う型盤サポート調整装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 型締めユニットにおいては、特に、ベース側に固定されたフロントブラテンとベース上を移動する可動ブラテンの対面平行度が重要である。この対面平行度が不適であると、型閉じ時に金型合わせ面をこじり、高価な金型を破損したり、金型合わせ面に隙間が発生し、成型品にバリを生じる。

【0003】 フロントブラテンに対する可動ブラテンの対面平行度を調整するために、型締めユニットの可動ブラテンの底面に型盤サポートを設けて、サポート部分の高さを上下に調整している。これによって、可動ブラテンは前後方向および左右方向の傾きが調整され、フロントブラテンに対する対面平行度を矯正できるが、矯正によって可動ブラテンとタイバー及び可動ブラテンとこれが摺動するベース上面との間等の接触箇所に過大な荷重がかかっていることがある。

【0004】 このため、型締めユニットにおいて可動ブラテンの可動中に、過大な荷重がかかっている箇所が破損することがある。しかしながら、従来、前記接触箇所に加わっている負荷の大小を知ることができなかった。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、安価な手段により、可動ブラテンにおける型盤サポートに加わる負荷を検出することができる射出成形機における型盤サポート調整装置を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】 型締めユニットにおける可動ブラテンに設けられた型盤サポートに温度検出手段を設ける。

【0007】

【作用】 型締めユニットにおける可動ブラテンに設けられた型盤サポートは、該サポート部分の高さを上下に調整することによって、可動ブラテンの前後方向および左右方向の傾きが調整され、フロントブラテンに対する可動ブラテンの対面平行度が矯正される。

【0008】 可動ブラテンの対面平行度の矯正後、可動ブラテンとタイバー及び可動ブラテンとこれが摺動するベース上面との間等の接触箇所に過大な荷重がかかり負荷が大きい場合、可動ブラテンを可動すると、型盤サポ

ートとベース上面との間の摩擦が大きいため高熱が発生し、型盤サポートの温度が上昇する。

【0009】 型盤サポートに設けられた温度検出手段は、型盤サポートの温度を検出する。オペレータは、摩擦による型盤サポートの温度上昇から型盤サポートに加わっている負荷の大小を判断することができる。

【0010】

【実施例】 図 1 は、実施例の型締めユニットにおける可動ブラテン側を概略で示す斜視図であり、可動ブラテン 2 は、その前後方向に互いに平行な上下 4 本のタイバー 3 が挿通されると共に、該可動ブラテン 2 の底面側が高さ調整の可能なシュー 5 a, 5 b を備えた型盤サポート 1 に支持され、4 本のタイバー 3 に沿ってベース 4 の上面を摺動自在に設けられている。なお、可動ブラテン 2 の下部には、両側に張り出した張出部 2 a が一体に形成され、この部分に型盤サポート 1 が前後方向に 2 個設けられている。

【0011】 型盤サポート 1 は、可動ブラテン 2 の両側に形成された張出部 2 a の底面に固定された型盤サポート本体 6 と型盤サポート本体 6 の下面の両側にそれぞれ逆向きに設けられたシュー 5 a, 5 b とにより構成され、型盤サポート本体 6 の一側には、該サポート 1 の温度を検出する温度検出手段 7 が埋設され、温度検出手段 7 の温度を表示する回転式のアナログ目盛部 7 a がサポート本体 6 から露出して設けられている。

【0012】 シュー 5 は、図 2 に示すように、型盤サポート本体 6 側に固定される固定シュー 8 と固定シュー 8 の下側に配置され、これに対してスライド移動可能な可動シュー 20 とにより構成される。

【0013】 固定シュー 8 は、概略として、直方体形状の左右方向の一面側の脚部 9 と可動シュー 20 の上面に当接される該脚部 9 の上下方向の中程側方から他面側までの接合部 10 とを備え、接合部 10 は、その中央の左右方向にガイド部 11 が下方に向けて突設され、ガイド部 11 によって区切られる前後には、それぞれ傾斜面 12, 12 が形成されている。固定シュー 8 の脚部 9 の下部には、図 4 に示すように、可動シュー 20 側に向けてボルト挿通孔 15 が設けられている。なお、ボルト挿通孔 15 は、図示を省略しているが、前後方向に 2 個設けられている。

【0014】 図 4 において、固定シュー 8 の脚部 9 に設けたボルト挿通孔 15 に、脚部 9 の一面側からボルト 16 がワッシャ 17 を介して可動シュー 20 に向けて挿通され、脚部 9 の他面側に貫通したボルト 16 の中間部にはワッシャ 18 及び E リング 19 が装着されて、ボルト 16 が固定シュー 8 の脚部 9 に対して該ボルト 16 の軸方向に位置決めされている。

【0015】 なお、固定シュー 8 には、図 2 に示すように、接合部 10 から固定シュー 8 の上面 8 a 側に貫通するボルト挿通孔 13 が 4 個設けられている。4 個のボル

ト挿通孔 13 は、図 3 に示すように、固定シュー 8 の接合部 10 側にボルト 16 a の頭部 16 b が没入される凹部 14 が設けられている。固定シュー 8 は、該凹部 14 からボルト 16 a を挿通し、型盤サポート本体 6 の下面側にボルト締めされることにより固定される。

【0016】可動シュー 20 は、その下面側にオイル含浸された焼結金属層 21 を一体に備える。可動シュー 20 の上面の中央には、固定シュー 8 の傾斜面 12、12 に突設されたガイド部 11 に嵌合するガイド溝 22 が設けられ、ガイド溝 22 の前後に固定シュー 8 に形成された傾斜面 12、12 と一致する傾斜面 23、23 が形成されている。また、図 4 に示すように、固定シュー 8 の脚部 9 と相対向する可動シュー 20 の一側面には、固定シュー 8 の脚部 9 側に位置決めされた 2 個のボルト 16 にそれぞれ対応してタップ穴 24 が設けられている。

【0017】固定シュー 8 と可動シュー 20 とは、固定シュー 8 の接合部 10 に突設されたガイド部 11 を可動シュー 20 のガイド溝 22 に嵌合すると、固定シュー 8 の接合部 10 に形成された傾斜面 12、12 と可動シュー 20 の上面に形成された傾斜面 23、23 とが当接され、固定シュー 8 の脚部 9 に位置決めされたボルト 16 の先端を可動シュー 20 に設けられたタップ穴 24 に螺入していくことにより、可動シュー 20 の傾斜面 23、23 が固定シュー 8 側の傾斜面 12 に当接しながら移動し、これにより、可動シュー 20 の上部に固定シュー 20 が乗り上げることにより、型盤サポート 1 の高さ調整が行われる。

【0018】可動ブラテン 2 の下方に設けられた型盤サポート 1 の高さを上下に調整することによって、例えば、図 1 に示される型盤サポート 1 a、1 b の高さを調整することにより可動ブラテン 2 の左右方向の傾きが調整され、図 5 に示される型盤サポート 1 におけるシュー 5 a、5 b の高さを調整することにより可動ブラテン 2 の前後方向の傾きが調整され、可動ブラテン 2 の対面平行度が矯正される。

【0019】可動ブラテン 2 の対面平行度の矯正後、可動ブラテン 2 と 4 本のタイバー 3 及び可動ブラテン 2 とこれが摺動するベース 4 上面との間等の接触箇所に過大な荷重がかかり負荷が大きき場合、可動ブラテン 2 をタイバー 3 に沿ってベース 4 上を摺動させると、型盤サポート 1 とベース 4 上面との間の摩擦によって熱が発生し、型盤サポート 1 の温度が上昇する。

【0020】この型盤サポート 1 における温度上昇を型盤サポート 1 に設けられた温度検出手段 7 によって検出する。例えば、オペレータは、図 5 においては、回転式のアナログ目盛部 7 a によって型盤サポート 1 の温度を視認することができ、オペレータが監視することで、可動ブラテン 2 の対面平行度の不調に起因した摩擦による型盤サポート 1 の温度上昇から型盤サポート 1 に加わっている負荷の大小を判断し、簡単に異常を発見すること

ができる。

【0021】また、温度検出手段として、例えば、図 6 に示すような熱電対 7 b やサーミスタ等の温度検出素子のように電氣的に検出信号を出力するものを用いてもよい。そして、射出成形機が備えた制御装置に型盤サポートに許容される上限温度を予め設定記憶しておき、電氣的温度検出手段からの温度検出信号を該制御装置に入力し、設定記憶させた上限温度と型盤サポートにおける検出温度とを比較し、検出温度が上限温度を超過した場合、アラーム等を発生させて異常をオペレータに報知し、また、CRT 等の表示装置にメッセージ出力させることも可能である。

【0022】オペレータは、アラーム発生による異常を認知した場合には、可動ブラテン 2 の稼働を停止させ、型盤サポート 1 による対面平行度調整を再度行う。

【0023】

【発明の効果】本発明の射出成形機における型盤サポート調整装置は、型締めユニットにおける可動ブラテンに設けられた高さ調整の可能なシューを備えた型盤サポートに、サポートの温度を検出する温度検出手段が設けられていることにより、可動ブラテンの可動時に発生する可動ブラテンの対面平行度の不調に起因した摩擦熱により高温となる型盤サポートの温度を温度検出手段により検出し、可動ブラテンにおける型盤サポートに加わる負荷の大小を温度で判断することができるため、ロードセル等を用いた高価な負荷検出手段を用いることなく安価な手段により、可動ブラテンの対面平行度の不調を簡単に発見することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の実施例における可動ブラテン側を概略で示す斜視図

【図 2】実施例におけるシューを示す斜視図

【図 3】図 2 の A-A 線破断断面図

【図 4】図 2 の B-B 線破断断面図

【図 5】本発明の実施例に係る型盤サポート調整装置を示す側面図

【図 6】温度検出手段の第 2 実施例に係る型盤サポート調整装置を示す側面図

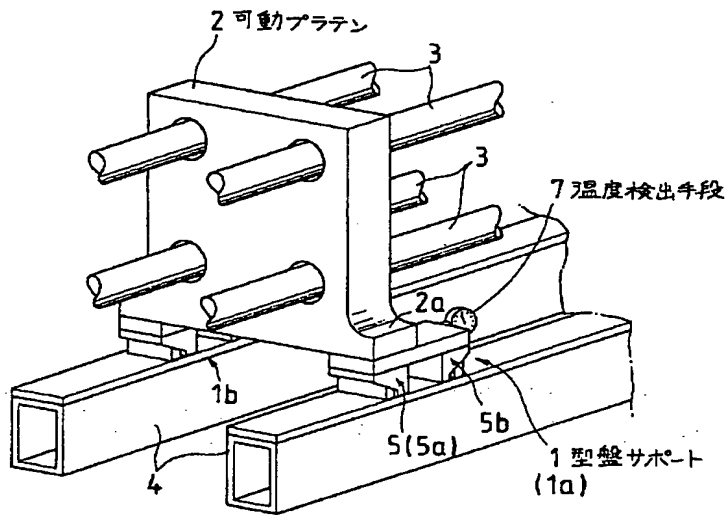
【符号の説明】

- 1 型盤サポート
- 2 可動ブラテン
- 2 a 張出部
- 3 タイバー
- 4 ベース
- 5 シュー
- 6 型盤サポート本体
- 7 温度検出手段
- 7 a アナログ式目盛部
- 7 b 熱電対
- 8 固定シュー

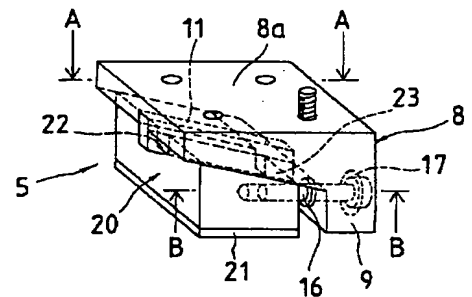
- 9 脚部
10 接合部
11 ガイド部
12 傾斜面
13 ボルト挿通孔
14 凹部
15 ボルト挿通孔
16 ボルト
16 a ボルト

- 17 ワッシャ
18 ワッシャ
19 Eリング
20 可動シュー
21 焼結金属層
22 ガイド溝
23 傾斜面
24 タップ穴

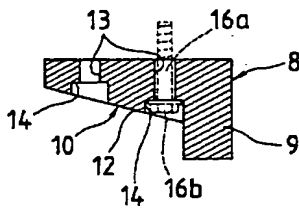
【図 1】



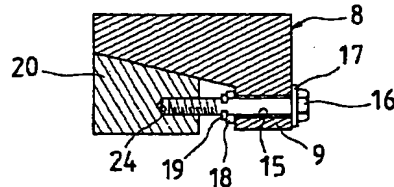
【図 2】



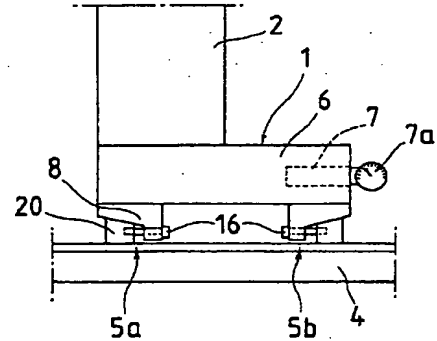
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【図 6】

